SEMICONDUCTOR LASER DEVICE

Patent number:

JP62186582

Publication date:

1987-08-14

Inventor:

YOSHIKAWA AKIO; others: 02

Applicants

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Classification:

- International:

H01S3/18

- european:

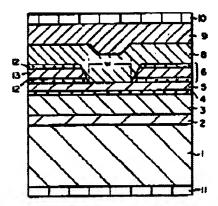
Application number:

JP19860028002 19860213

Priority number(s):

Abstract of JP62186582

PURPOSE:To obtain an element having uniform characteristics with excellent reproducibility, by making the carrier density of the both end-layers of a multilayer-type current blocking layer formed on a clad layer ununiform in the direction of layer thickness, and providing a stripe-type window at a specified position of the current blocking layer. CONSTITUTION:On an N-type GaAs substrate 1 the following layers are grown in order; a buffer layer 3, a clad layer 3, an active layer 4, a clad layer 5 and a multilayer-type current blocking layer 6 composed of a GaAs buffer layer 12 and an N-type GaAs layer 13. In this process, the carrier density of the Ntype GaAs layer is made ununiform in the direction of layer thickness. The current blocking layer 6 is subjected to etching, and a stripe-type window W is formed, on which a clad layer 8, a contact layer 9 and an electrode 10 are formed. An electrode 11 is formed on the opposite surface of the substrate 1. Thereby, a laser device can be manufactured with excellent reproducibility, which has uniform characteristics and oscillates in a fundamental transversal mode with a small current.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

m 日本国特許庁(jP)

10 特許出額公開

母公關特許公報(A)

昭62 - 186582

@Int,CI,4

維別記号

庁内整理番号

母公輔 昭和62年(1987)8月14日

7377-5F 7739-5F

警査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

の発明の名称 半導体レーザ装置

> **1010** 庭 昭61-28002

の出 图 昭61(1986)2月13日

Ш

門宴市大字門宴1006番地 松下電器產業株式会社内

門實市大字門真1006番地 松下電器處梁株式会社内

正 則 松下電器座業株式会社

門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 門真市大字門真1006番地

升理士 星野 恒可

1.発明の名称

半導体レーザ鉄管

(産業上の利用分野)

2. 特許 請求の範囲

基級上に形成され、希性層を含みかつ活性層上 にクラッド層を有する二重ヘテロ 構造からなる多 層帯度と、前記クラッド着上に形成され、前記ク ラッド最とは反対海電型を示す層を少なくとも1 居会な多層からなり、さらに形足の位置にストラ イプ状の盤を有する電池図止層とを具備し、貧配 多着の電視阻止層の異雄の層内では層厚方角にキ +リア最度が不均一になっていることを背景とす る半導体レーザ整備。 3.条数の単級を説明

本発明は、各種電子機器、光学機器の光像とし て、近年急速に用途が拡大し、信要の高まってい る半端なシーナ益量に関するものである。 (従来の技術)

電子機器、光学機器のコヒーレント光体として 中海体レーザに要求される重要を性能には、低電 、基本機モード発掘があげられる。とれら の性能を実現するためには、レーザ光が伝播する 活性領域付近に電視を集中させるように、その拡 を終無し、かつ間じ込める必要がある。との よりな構造を内部につくりつけた牛導体レーデは、 造常内部ストライプ型レーザと呼ばれる。(例え ば、今井智二位籍者 化合物半導体デバイス(10) p. 214~p.215 参照)

以下、都面を参照しながら、上述したような従 来の内部ストライプ型レーデを収明する。

GaAs ペッファル、3 は a 型 ALGaAs クラッドル、4 は A4GsAs 活性層、 5 は p 歴 A4GsAs クラッド層、

1 4 は m 型 GaAs 電流阻止層 、 8 は p 型 ACGoAo タフ

ッド番、9はp型 GaAs コンタクト層、10はp便 ナーミッグ電板、11は5個オーミック電板であ

以上のように構成された内部ストライプ型レー

(I)